CLIPPEDIMAGE= JP401018132A

PAT-NO: JP401018132A

Ĭ

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01018132 A

TITLE: OPTICAL COUPLER

PUBN-DATE: January 20, 1989

INVENTOR-INFORMATION: NAME SHIKII, SHIGERU TAMURA, YASUAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

OKI ELECTRIC IND CO LTD N/A

APPL-NO: JP62173848

APPL-DATE: July 14, 1987

INT-CL (IPC): G02F001/35;G02B027/28;G02F001/35;H01S003/096;H01S003/18

US-CL-CURRENT: 359/122

ABSTRACT:

PURPOSE: To stably obtain light of plural prescribed wavelengths with high output by independently controlling the temps. of plural semiconductor lasers so as to obtain the light of the prescribed wavelengths and synthesizing the resulted light, thereby obtaining excitation light.

CONSTITUTION: A temp. control means independently controls the temps. of the respective semiconductor lasers to control the temps. of the 1st and 2nd semiconductor lasers 11a, 11b to the temps. at which the wavelength of the 1st light outputted from the 1st semiconductor laser 11a and the wavelength of the 2nd light outputted from the 2nd semiconductor laser 11b attains the prescribed wavelengths varying from each other in proximity. The means similarly controls the temps. of the 3rd and 4th semiconductor lasers 11c, 11d to the temps. at

which the wavelength of the 3rd light and the wavelength of the 4th light attain the prescribed wavelengths varying from each other in proximity. The light of the plural prescribed wavelengths is, therefore, easily obtd. by the temp. control of the semiconductor lasers without selecting and obtaining the semiconductor laser which generates the light of the prescribed wavelength. The excitation light of the high output is obtd. by subjecting 4 beams of the resulted light of the prescribed wavelengths to wavelength multiplex synthesizing then to polarization synthesizing.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-18132

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		❷公開	昭和64年(198	39)1月20日
G 02 F 1/35 G 02 B 27/28	3 0 1	7348-2H 8106-2H				
G 02 F 1/35 # H 01 S 3/096 3/18	3 0 2	7348-2H 7377-5F 7377-5F	審査請求	未請求	発明の数 2	(全9頁)

公発明の名称 光結合器

②特 願 昭62-173848

20出 額 昭62(1987)7月14日

⑩発 明 者 式 井 滋 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内
⑪発 明 者 田 村 安 昭 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内
⑪出 願 人 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

砂代 理 人 弁理士 山本 恵一

明知一书

1. 発明の名称

光結合器

- 2. 特許請求の範囲
- (1)(a) 第1乃至第4の半導体レーザ、
- (b) 第1及び第2の半導体レーザから出力される第1の光及び第2の光を波長多重合成する第1の波長多重合成手段、
- (c) 第3及び第4の半導体レーザから出力される第3の光及び第4の光を波長多重合成する第2 の波長多重合成手段、
- (d) 第1及び第2の波長多重合成手段の出力 光を偏波合成して励起光を出力する偏波合成手段
- (c) 前記偏波合成手段からの励起光と増幅すべき信号光とを波長多重合成する第3の波長多重合成手段、
- (f) 第1の光及び第2の光の波長を近接して異なる所定の波長とすると共に第3の光及び第4の 光の波長を近接して異なる所定の波長とするよう

に第1乃至第4の半導体レーザの温度を独立に制 御する温度制御手段、

とを具備することを特徴とする光結合器。

- (2)(a) 第1乃至第6の半導体レーザ、
- (b) 第1及び第2の半導体レーザから出力される第1の光及び第2の光を波長多重合成する第1 の波長多重合成手段、
- (c) 第1の波長多重合成手段の出力光及び第3の半導体レーザから出力される第3の光を波長多重合成する第2の波長多重合成手段、
- (d) 第4及び第5の半導体レーザから出力される第4の光及び第5の光を被長多重合成する第3 の被長多重合成手段、
- (e) 第3の波長多重合成手段の出力光及び第6の半導体レーザから出力される第6の光を波長多重合成する第4の波長多重合成手段、
- (f) 第2の被長多重合成手段及び第4の被長多重合成手段の出力光を偏被合成して励起光を出力する偏被合成手段、
 - (g) 前記励起光と増幅すべき信号光とを波長多

2

重する第5の波長多重合成手段、

(h) 第1乃至第3の光の波長を近接して異なる所定の波長とすると共に、第4乃至第6の光の波長を近接して異なる所定の波長とするように第1乃至第6の半導体レーザの温度を独立に制御する温度制御手段、

とを具備することを特徴とする光結合器。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光ファイバの誘導ラマン散乱による光 直接増幅システムに使用される光結合器に関する ものである。

(従来の技術)

角周被数 ω の光が物質に入射したとき、物質固有の振動状態、回転状態の遷移に対応する角周被数 ω ± Δ ω の光を発生する現象はラマン散乱と呼ばれている。 ω − Δ ω の光はストークス光、 ω + Δ ω の光は反ストークス光と称される。 角周波数 ω の強いレーザ光が物質に入射した場合に、 ラマン散乱によりストークス光 ω − Δ ω が発生し、入

3

入することにより生ずるストークス光が、増幅されるべき信号光と大略、同一の波長になるように、励起光波長が選定されるようになっている。このため、この光直接増幅システムでは、光ファイバ36へ往入すべき励起光を発生する高出力の励起光発生用の光源31と該励起光および信号光を同一の光ファイバ36へ結合する合波器32が必要とされる。

即ち、光源31から光ファイバ34を介して入射した励起光と、光ファイバ35を介して入射した信号光とが合波器32で合波されて合波光となり、光ファイバ36へ出射される。励起光は、光ファイバ36中を伝搬することにより、信号光波長と大略同一の波長のストークス光を発生し、そのストークス光により信号光が増幅される。受信側では、波長分離器37を通して、信号光のみが取り出される。

半導体レーザは、従来用いられてきたYAG レーザ等の固体レーザに比べて、出力の点で及ばないが、小型、軽量で取り扱いも容易であり、発光波

射光とのピートによって物質固有の振動 Δ ω が励起され、更にラマン効果を起こすというバラメトリックな経過によって、誘導ラマン散乱が生ずる。

最近、光を直接増幅する手段の1つとして、光ファイバ材料の呈する非線形効果による誘導ラマン散乱現象を利用する方法が実験例を含めて、報告されている(例えば「ファイバラマン増幅器の雑音の評価と受信ブリアンブへの応用基礎実験」昭和60年度電子通信学会総合全国大会、No.1115、4-237 参照)。

第3図は、誘導ラマン散乱を利用した従来の光 直接増幅システムの構成を示す図である。同図に おいて、31は励起光を発生する光源、32 は励起光 と信号光とを合波する合波器、33は合波光の中か ら信号成分の波長のみを分離する波長分離器、34、 35、36 は光ファイバである。同図に示す光直接増 幅システムでは、強い励起光を光ファイバ内に注

4

長も、製造条件、材料条件により広範囲に制御できるなどの大きな利点を持つので、励起光発生用の光源として期待されている。しかし、半導体レーザ単体では、光出力が不足する。

そこで、これを解決するために、本出額体化が先に提案した光結合器では、複数の半半と別の出力光を合成して出力の励起光と行成して出力している(特別の構成図であって、第3図で述べた光源31、合波器32及で光ファイバ34、35 に相当する部分を示すものである。同図において、41a乃至41d 半導体レーがある。同図において、41a乃至41d 半導体レーが、42a 乃至42d は偏波面保存型の光ファイバ、42c は信号光(入。)用の光ファイバ、42f は伝光の光ファイバ、43a 乃至43f は入射光を平行によるコリメートレンズ、44a、44b は偏光でデビースプリッタ、45a、45b は特定の波長の光を反射する干渉フィルタである。

次に動作を説明する。

半導体レーザ41a、41b から光ファイバ42a、42b にそれぞれ出射されて導波した同一波長入」を持 つ2つの直線偏波光は、コリメートレンズ43a、 43b を通過した後、互いに偏波直交して偏光ビー ムスブリッタ44a に入射して偏波合成される。-方、半導体レーザ 11c、11b から光ファイバ42c、 42d に出射されて導波した同一波長入2を持つ2 つの直線偏波光は、同様に、コリメートレンズ 43c、43d を介して偏光ピームスブリッタ 44b に入 射して偏波合成される。偏光ピームスプリッタ 44a、44b で合成された波長入1 の光と波長入2 の 光は干渉フィルタ45aで波長多重されて合成(波 長多重合成)される。即ち、同図に示すように、 千渉フィルタ45aの面に入射した2つの光のう ち、波長礼:の光が反射され、一方波長礼2の光 が透過することにより合成される。このようにし て、高出力の励起光が得られる。この励起光と光 ファイバ42e からの波長入s を持つ信号光とが干 掺フィルタ45b に入射し、同様にして、波長多重 合成された後、光ファイバ42f に出射される。

7

を得ている。即ち、同図に示すように、半導体レ ーザ51a、51b で同一の被長入」の光を発光さ せ、光ファイバ52a 、52b 及びコリメートレンズ 53a 、53b を介して偏光ピームスブリッタ54a で 個波合成する。同様にして、半導体レーザ51c、 51d で得られた同一波長 A.2 の光を偏光ピームス ブリッタ54b で傷波合成すると共に、半導体レー ザ51、51f で得られた同一波長入。の光を偏光ビ ームスプリッタ54c で偏波合成する。偏光ピーム スプリッタ54a の合成光と、偏光ピームスプリッ タ54b の合成光とを干渉フィルタ55a で波長多重 合成し、この合成光と偏光ピームスプリッタ54c の合成光とを干渉フィルタ55b で波長多重合成す る。この結果得られた励起光と、光ファイバ52g からプリズム56を介して入射した信号光とを干渉 フィルタ55c で波長多重合成したものを光ファイ バ52h へ出射する。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、前記構成の光結合器では、干渉 フィルタで低損失な波長多重合成を実現する波長 一般的に、光ファイバの誘導ラマン散乱による 光直接増幅システムにおいては、増幅されるべき 信号光の波長に対する励起光の波長は、厳密なも のではなく、ある程度の波長帯域が許される。従 って、励起光として、比較的接近した異なる波長 の光を波長多重することで光出力を合成すること ができる。

第 5 図は従来の別の光結合器の構成例を示すものであって、第 4 図で述べた光結合器を更に発展させたものを示す。同図において、51a乃至51f は半導体レーザ、52a 乃至52f は偏波面保存型の光ファイバ、52k は信号光(入。)用の光ファイバ、52h は伝送用の光ファイバ、53a 乃至53h はコリメートレンズ、54a 乃至54c は偏光ビームスプリッタ、55a 乃至55c は干渉フィルタ、56はブリズムである。

次に動作を説明する。

同図の光結合器では、比較的接近した3種類の被長入1、入2、入3について、各波長の光を2つずつ偏波合成した後、波長多重合成して励起光

8

λ1、λ2の許容範囲は半導体レーザの製造のバラッキより、はるかに狭く、しかも同一波長の光を発生する半導体レーザを2つずつ入手することは、かなり困難であった。また、たとえ、波長λ1、λ2の光を発生する半導体レーザを用いたとしても、発光波長は半導体レーザの温度により、次長が変化して、損失が増加するという問題点があった。

本発明は以上述べた問題点を解決し、半導体レーザの発光波長のバラッキを少なくすると共に、 発光波長を安定化して、高出力で、しかも低損失 の光結合器を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明の光結合器は、前記問題点を解決するために、第1の発明では、(a) 第1乃至第4の半導体レーザ、(b) 第1及び第2の半導体レーザから出力される第1の光及び第2の光を波長多瓜合成する第1の波長多瓜合成手段、(c) 第3及び第4の半導体レーザから出力される第3の光及び第4

の光を波長多重合成する第2の波長多重合成手段の比り、(d) 第1及び第2の波長多重合成手段の出力光を偏波合成して励起光を出力する偏波合成手段からの励起光と増幅する。(e) 前記偏波合成手段からの励起光と増幅する。 でき信号光とを波長多重合成する第3の波長多重合成手段、及び(f) 第1の光及び第2の光の変長を近接して異なる所定の波長とすると共に第3の光及び第4の光の波長を近接して異なる所定の波長とするように第1乃至第4の半導体レーザの温度を独立に制御する温度制御手段を具備するものである。

また、第2の発明では、(a) 第1乃至第6の半導体レーザ、(b) 第1及び第2の半導体レーザから出力される第1の光及び第2の光を波長多重合成する第1の波長多重合成手段、(c) 第1の波長多重合成手段の出力光及び第3の半導体レーザから出力される第3の光を波長多重合成する第2の波長多重合成する第4の光及び第5の光を波長多重合成する第3の多重波長合成手段、(e) 第3

1 1

の温度を制御するように働き、同様に第3の光の 被長と第4の光の被長を近接して異なる所定の被 長となる温度に第3及び第4の半導体レーザの温 度を制御するように働く。

第2の発明では、温度制御手段による独立した 各半導体レーザの温度制御により、第1万至第3 の光が近接して異なる所定の彼長となると共に、 の波長多重合成手段の出力光及び第6の半導体レーザから出力される第6の光を波長多重合成手段の光を波長多重合成手段、(f) 第2の波長多重合成手段の出力を放長多重合成手段の出力を協立を開発を引き合成を出力する偏波を対して励起光を出力する偏変を行うに第1乃至第6の光の波長を近接して異なる所定の波長を近接して異なる所定の波長を近接して異なるの光の波長を近接して異なるに制御する温度制御手段を具備するものである。

(作用)

第1の発明では技術的手段は次のように作用する。温度制御手段(例えば、後述する電気熱変換素子と温度制御回路)は、各半導体レーザの温度を独立に制御して、第1の半導体レーザから出力される第1の光の波長を近接して異なる所定の波長となる温度に第1及び第2の半導体レーザ

1 2

(実施例)

第1図は本発明の第1の実施例の光結合器の構成を示す図である。同図において、11a 乃至11b は半導体レーザ、12a 乃至12f は光ファイバ、13a 乃至13f はコリメートレンズで、第4図で述べた光結合器の同名の構成要素と対応し、半導体レーザ11a ~11d が、後述するように、温度制御

されて異なる波長の光を発生することを除いて同一である。14a 乃至14c は特定の波長の光を透過し、その他の波長の光を反射する干渉フィルタ、15は偏光ビームスブリッタ、17a 乃至17d は半導体レーザ11a~11d に設けられるベルチェ来子等の電気熱変換素子、18a乃至18d は各半導体レーザの温度を検出して電気熱変換素子17a~17d を介して後述する所定の波長の光を発光する所定温度になるように各半導体レーザの温度制御を独立に行う温度制御回路である。

本発明では、半導体レーザの発光波長が温度によって変動することを積極的に利用している。例えば、ファブリーベロー型の半導体レーザでは、発光波長が1.3 μm のもので、約0.35nm/での変化率となる。従って、各半導体レーザを温度制御することにより、その発光波長を制御することができる。

そこで、第1の実施例では、半導体レーザ!la の発光波長を入。とするように、温度制御回路 18aにより電気熱変換素子!7aを発熱又は吸熱さ

1 5

入。、入。は、許される励起光波長帯域の最も短 い波長ん。(もしくは、最も長い波長ん」)であ り、また、半導体レーザ11b 、11d の発光波長 入。、入。は、許される励起光被長帯域の最も長 い波長入1、(半導体レーザ!la、11cの出力光の 波長がん。のときは、 As)であることが望まし い。温度制御回路18a~18dにより、電気熱変換 素子17a~17dを介してそれぞれ対応する半導体 レーザを温度制御し、発光波長に温度依存性のあ る半導体レーザを、前記入。もしくは前記入して 発光させる。このように、発光被長が制御された 半導体レーザlla 及びllb から発せられ、光ファ イバ12a 及び12b により導波された2つの直線偏 波光は、偏波面が、偏光ピームスプリッタ15の境 界面に対してS波となるように設定され、干渉 フィルタ14aに入射し、波長多重合成される。合 成された光は、偏光ビームスブリッタ15にて反射 した後、更に、波長入。の信号光のみを通過し、 他の波長の光を反射する機能を持つ干渉フィルタ 14c にて再び反射し、伝送用の光ファイバ44f に

せて所定温度に温度制御することにより、設定する。同様に、半導体レーザ11b の発光波長を入。 に近接するが異なる波長の入。とし、半導体レーザ11c の発光波長を入。、半導体レーザ11b の 発光波長を入。と近接するが異なる波長の入。と するように、それぞれ、対応する温度制御回路 18b、18c、18d により電気熱変換案子17b、 17c、17d を介して温度制御することにより設定する。

光ファイバの誘導ラマン散乱による光直接増幅 システムにおいては、増幅されるべき信号光の波 長に対する励起光の波長は厳密なものではなく、

次に、第1の実施例の動作について述べる。

長に対する励起光の波長は厳密なものではなく、ある程度の波長帯域が許される。従って、励起光として、比較的接近した異なる波長の光を波長多重することで、光出力を合成することができる。また、干渉フィルタによる波長多重合成をする時、2つの光の波長は離れている方が低損失で合成することができる。よって、高出力の励起光を得るために、半導体レーザ11a、11c の発光波長

16

結合される。同様に、温度制御回路18c 、 18dを もつ電気熱変換素子17c、17dの温度制御によ り発光波長がそれぞれ制御された半導体レーザ llc、11d から発せられ、光ファイバ12c、12d により導放された2つの直線偏波光は、偏波面 が、偏光ビームスブリッタ15の境界面に対して P 波となるように設定され、干渉フィルタ14bに入 射し、波長多重合成される。合成された光は、偏 光ピームスプリッタ15を通過した後、更に、干渉 フィルタlic にて、反射し、伝送用の光ファイバ 12f に結合される。また、光ファイバ12c により 導波され波長ん。をもつ信号光は、干渉フィル タブロック l4c を通過し、伝送用の光ファイバ 44f に結合される。すなわち、光ファイバ12a~ 12e からの光は、全て伝送用の光ファイバ12f に 結合されることになる。

第2図は本発明の第2の実施例を示す光結合器の構成図であって、光結合器の出力を増加させるため、6個の半導体レーザの出力光を合成するものを示す。同図において、21a 乃至21f は半導体

レーザ、22a 乃至22h は光ファイバ、23a 乃至23h はコリメートレンズ、24は偏光ピームスブリッタ、25a 乃至25e は干渉フィルタであり、第5 図で述べた光結合器の同名の構成要素にそれぞれ対応する。26a 乃至26f は半導体レーザ21a ~21f に設けられるベルチェ素子等の電気熱変換素子、27a 乃至27f は各半導体レーザの温度を検出して、各半導体レーザから所定の波長の光を発生させるような温度に、対応する電気熱変換素子の発熱又は吸熱を制御して温度制御する温度制御回路である。

次に第2の実施例の動作を説明する。

1 9

適な発光波長にて使用する為、波長多重による損失が少なく高出力の励起光が得られる。

- (2) 製造のばらつきの大きい半導体レーザの発 光波長を温度制御により最適波長にすることがで きるため、半導体レーザの使用波長範囲が広が る。
- (3) 半導体レーザの駆動電流の変化や、周囲温度の変化による半導体レーザの温度変化に伴う波長の移動を抑えることができ安定した励起光出力が得られる。
- (4) 2つの半導体レーザの出射光を同一偏波面内において、波長多重しているので、P波とS波で特性が異なる干渉フィルタ特性の影響を受けず低損失で合成される。
- (5) 半導体レーザのコリメートレンズを介した 後の偏波クロストークは従来の報告例によれば 16dB以上であり、偏光ビームスブリッタでの偏波 クロストークによる損失は約0.1dB と低損失であ ス
 - (6) 得られた高出力の励起光と他の波長帯の増

制御回路27a~27f により電気熱変換素子26a~ 261 を介して温度制御する事を通して、各波長で 発光させる。温度制御された6個の半導体レーザ 21a ~ 21f のうち、3個の半導体レーザ21a ~ 21c から光ファイバ22a ~22c を介して出力され る波長入」、入2、入3の光(直線偏波光)をコ リメートレンズ23a ~23c を介して干渉フィルタ 24a , 24b で波長多重合成する。残りの3個の半 **導体レーザ21d~21f についても半導体レーザ** 21a ~ 21c の場合と同様に、干渉フィルタ24c . 24d で波長多重合成した後、波長入」~入。の合 成光を変更ピームスブリッタ24で偏波合成して第 1 の実施例の場合より高出力の励起光を得てい る。この励起光と光ファイバ22gを介して入射す る信号光 (入s)とを干渉フィルタ25e で波長多重 合成して光ファイバ22b へ出射する。

第1図で述べた第1の実施例によれば次のよう な効果が得られる。

(1) 励起光として使用する半導体レーザの発光 波長を半導体レーザを温度制御することにより最

2 0

幅されるべき信号光とを波長多重合成器に直接 (途中に、レンズ系、光ファイバ系を介さない で)供給し、波長多重合成させることができるの で低損失な結合が可能となる。

また、第2図で述べた第2の実施例についても同様の効果が得られる。第1の実施例より、 波長間隔が狭いため、 波長多重合成による損失は大きいが、 6つのレーザ光を合成している為、 高出力の励起光が期待できる。特に、 信号光波長に対する励起光の許容波長が大きいとき及び鋭い波長損失特性の干渉フィルタが得られた時には、 非常に高出力の励起光が得られる。

また、第1及び第2の実施例ともに、励起光の 伝送用の光ファイバ (22f、22h) 内での光パワーと して、200m W 以上が期待できる。誘導ラマン散乱 の励起光として200m W は十分な値でありこのため に、半導体レーザを余裕をもって駆動でき、信頼 性が高い。また、半導体レーザが、例えば1つ故 障しても大きな障害とならない。

(発明の効果)

以上詳細に説明したように本発明によれば、復 数の半導体レーザの温度を所定の波長の光が得ら れるように独立に制御し、得られた光を合成して 励起光を得るように構成しているので、半導体レ ーザの固有の発光波長により大きく制約を受ける ことなく、複数の所定の波長の光を安定して容易 に得ることができると共に、高出力で、しかも低 損失の光直接増幅システム用の光結合器を実現す ることが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図及び第2図はそれぞれ本発明の第1及び 第2の実施例を示す構成図、第3図は従来の光直 接増幅システムの構成図、第4図及び第5図は従 来の光結合器の構成図である。

- lia ~lid 、21a ~21f …半導体レーザ、
- 12a ~11f 、22a ~22h …光ファイバ、
- 13a ~ 13f 、23a ~ 23h …コリメートレンズ、
- 14a ~14c 、25a ~25e …干渉フィルタ、
- 15、24… 偏光ビームスプリッタ、

17a~17d、26a~26f…電気熱変換業子、 18a~18d、27a~27f …温度制御回路。

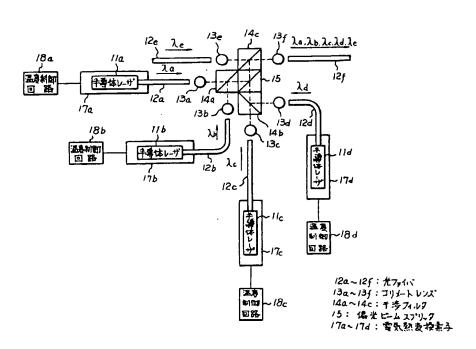
特許出願人

冲 電 気 工 業 株 式 会 社 特許出願代理人

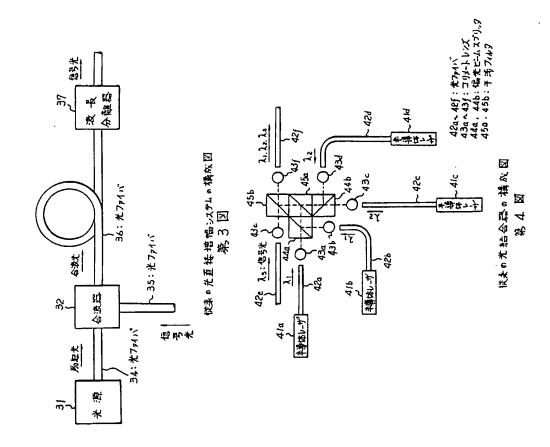
> 弁 理 士 山本恵一

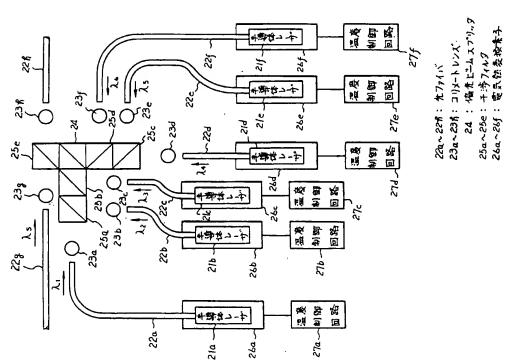
> > 2 4

2 3



本杂明の第1実施側の構成図 第1 図

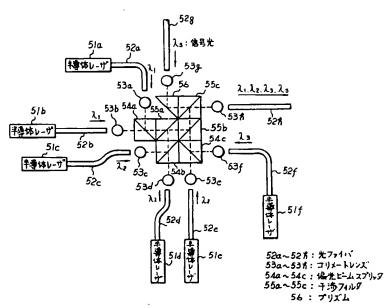




本采明の第2冥施例の構成図

~ 回

皲



従来り別の光結合器の構成図 第 5 図